



РАСПИСАНИЕ

по курсу повышения квалификации «ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК» 11-13 февраля 2020 года (ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ)

ДАТА	ВРЕМЯ	ТЕМА	ПРЕПОДАВАТЕЛЬ/СПИКЕР	
11.02.2020 Вторник Бережковская набережная, д.30 Аудитория 866	10.00-10.30	Инструктаж по безопасности Приветственное слово руководителя Научно-образовательного центра	Д.В. Монастырский	
	10.30-11.15	Системы классификации изобретений	З.Э. Войцеховская	
	11.20-12.05			
	12.10-12.55			
	Обед 45 мин			
	13.40-14.25	Стратегии поиска патентной информации	В.В. Максимова	
	14.30-15.15	Практические занятия по стратегии поиска	В.В. Максимова	
15.20-16.05				
16.10-16.55	Информационные ресурсы на сайте ФИПС (лекция и практика)	А.А. Коборова		
17.00-17.45				

12.02.2020 Среда Бережковская набережная, д.30 Аудитория 866	10.00-10.45	Поисковая система на сайте ФИПС (лекция и практика)	Т.Д. Васильева
	10.50-11.35		
	11.40-12.25		
	Обед 45 мин		
13.02.2020 Четверг Бережковская набережная, д.30 Аудитория 866	13.10-13.55	Поисковая система Patentscope (лекция и практика)	О.В. Тихомирова
	14.00-14.45		
	14.50-15.35		
	15.40-16.25	Поиск патентной информации Китая (лекция и практика)	О.Н. Дарина
16.30-17.15			
13.02.2020 Четверг Бережковская набережная, д.30 Аудитория 866	10.00-10.45	Поисковая система Espacenet (лекция и практика)	Т.Д. Васильева
	10.50-11.35		
	11.40-12.25		
	Обед 45 мин		
13.02.2020 Четверг Бережковская набережная, д.30 Аудитория 866	13.10-13.55	Поиск патентной информации Японии и Кореи (лекция и практика)	О.Н. Дарина
	14.00-14.45		
	14.50-15.35		
	15.40-16.25	Экзамен	Д.В. Монастырский В.В. Максимова О.В. Тихомирова
16.30-17.15			